



(11)Publication number:

02-243757

(43)Date of publication of application: 27.09.1990

(51)Int.CI.

C23C 14/16

(21)Application number: 01-062135

(71)Applicant: SUMI

SUMITOMO METAL MINING CO LTD

(22)Date of filing:

16.03.1989

(72)Inventor: KAWANA ATSUO

## (54) FORMATION OF STAINLESS ALLOY COATING FILM

#### (57)Abstract:

PURPOSE: To form a coating film having the compsn. of stainless steel on the surface of a metallic material with satisfactory adhesion by using a stainless alloy as an evaporating source and adopting vacuum arc discharge type ion plating. CONSTITUTION: A stainless alloy such as SUS 304 having 18Cr-8Ni compsn. is used as an evaporating source and a coating film having the compsn. of stainless steel is formed on the surface of a metallic material such as a pure AI sheet by vacuum arc discharge type ion plating. The coating film can be formed by simple operation and this method is suitable for mass production.

### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

rejectionj

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japanese Patent Office

⑩日本国特許庁(JP)

(1) 特許出願公開

# @ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-243757

(S) Int. Cl. 5 C 23 C 14/16 識別記号 庁

庁内整理番号 8722-4K ❷公開 平成 2年(1990) 9月27日

3 C 14/16 8722-

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

60発明の名称

ステンレス合金被膜の形成方法

②特 願 平1-62135

**20出 顧 平1(1989)3月16日** 

烟光 明者

川名

淳 雄

千葉県市川市中国分3-18-35

⑪出 顋 人 住友金属鉱山株式会社

東京都港区新橋5丁目11番3号

明 知 電

1. 発明の名称

ステンレス合金被膜の形成方法

2. 特許請求の範囲

ステンレス合金を蒸発原とし、真空アーク放電型イオンプレーティング法により、金属材料の表面にステンレス組成の被膜を形成することを特徴とするステンレス合金被膜の形成方法。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、飼材などの金属材料の表面にステンレス合金の持つ優れた耐食性、耐熱性などを被膜として付与したステンレス合金被膜の形成方法に関するものである。

[従来の技術]

鋼材などの金属の表面に、ステンレス被膜を被 関しようという研究は、めっきの分野で古くから 行われており例えば特開昭55-148794 に示されて いるようにFe, Cr, Ni の共析被膜をめっき法で形成 している。しかしながら上記の方法ではPe-Cr-Ni のような3元系の浴組成範囲が極めて狭いたか、、 被膜組成の削御が困難を極め限られた条件でス、 を放射した、ないのものの組成である被膜は得られる。 であるないである。ないではない。 をないかられていないではないではないである。 をはいではないではないではないではないである。 である方に多層被膜が中間である。 としてステンレンス被膜を形成しているにはがないないがない。 はによるステンレスな被膜を形成しているにはがあった。 はによるでの使用部材としていう問題点があった。 (発明が解決しようとする課題)

そこで本発明の目的は上記問題点を解消するために、ステンレス組成の被膜を十分な密着力を維持して形成することのできるステンレス合金被膜の形成方法を提供することにある。

(課題を解決するための手段)

上記目的を達成するため本発明は、真空アーク 放電型イオンプレーティング法により、ステンレ ス合金をそのまま蒸発源として用い、飼材などの

1

金属材料の裏面にスプラス組成の被膜を形成する点に特徴がある。

(作用)

核被膜の原料として用いられるステンレス合金は、被膜に対し要求される特性により自由に選択が可能である。例えば耐熱性を要求するならば、SUS310Sなどの耐熱鋼を、耐食性耐酸化性ならばSUS410などの耐食耐酸網を用いれば良い。

また、用いられる基材としては、準電性の金属材料であれば特に差し支えなく使用できるが例えばS15Cなどの肌焼飼、S45Cなどの構造用 網、SUJ2などの機関、SUJ2などのを化鋼、SUJ2などのを化鋼、SKD11などの合物が上門工具鋼、SKD11などの合物が上別である。また、接被膜の材質とは異なるステンレスのような組成のものでも使用が可能であり蒸発源のような組成のものでも使用が可能であり蒸発源のような組成のものでも使用が可能であり蒸発源

3

である.

工程(3)では、基板である金属材料に負のパイアス電圧を印加し、金属イオンを基板に向け加速する。 通常は500V以下の負のパイアス電圧を印加するが、場合によっては0Vであっても差支えない。但し、この場合、成膜速度が低下する傾向が見られる。

の交換を行うた。で装置改造等の手間が不要である。

本発明で製造される被膜は、前記のように蒸 法、スパッタリング法、イオンプレーティング法 などの公知の方法を用いても成膜できるが、強固 な付 力を要求される被膜に対しては、イオンプ レーティング法が良く、特に多成分系の合金膜を 作製する際、工業的にも比較的容易に成膜するた めには、真空アーク放電型イオンプレーティング 法が最も望ましい。

4

工程はは、窒化物、炭化物、酸化物などを成膜する際に必要な反応性ガスを使用したり蒸発減のアーク放電をより安定にするために、ArやBeなどの不活性ガスを10mforr~50mforrの圧力で反応容器内に導入するものであるが本発明にとっても何等限定を与えるものではない。

### (実施例)

実施例として、被膜の組成を電子線マイクロ分析装置(BPMA)により調べるのに基板の影響(Fe成分など)を取除くため、基板として 1 5 mm 角、厚み 2 mm の純アルミニウム板を用いた。核基板を有機溶剤で洗浄し、真空アーク放電型イオンプレーティング装置に取付けた。

蒸発源としては18Cr-8Ni組成のSUS304 材を該装置用に円板状に加工したターゲットを作製し、装置に取付けた。

まず真空度を1×10<sup>-3</sup>Torr以下とした後、真空アーク放電によるターゲットからのイオン衝撃により、基板の洗浄、加熱を行った。次に放電を安定にさせる不活性ガスとして、Arガスを導入し

て、装置内圧力を30mTq

o n T o した

ステンレス合金ターゲットに 9 0 A の電液を流 し、真空アーク放電でFe、Cr、Niなどのイオンを 放出させて、 - 3 0 0 V のパイアス電圧が印加さ れた基板上の S U S 3 0 4 合金膜を 4 5 分間成膜 した。

接被股の内、3つの試料をEPMAにより組成分析した結果、第1表に示したように、ターゲット組成と同じCrとNiの重量外が18%と8%であるステンレス被膜(SUS304)であることがわかった。また、JIS H-8663(アルミニウム溶射型品試験方法)に準じて、直径40mの倒球的280gを、45度に傾斜して置いた被膜サンプルへ、1mの高さから落下させ、この被膜の基板に対する密着度を測定した。その結果、傾離はみられず、へこみのみ観察された。



特閉平 2-243757(3)

表

(重量%)

組成	Cr	Hi	С	Si	a K	P	s	Fe
鐵料1	18.4	7.8	<1	<1	<2	<1	<1	残部
2	18.4	7.9	<1	<1	<2	<1	<1	残部
3	18.5	7.7	<1	<1	<2	<1	<1	残部

### (発明の効果)

本発明の方法を行うことにより、金属材料の表面にステンレス組成の被膜を十分な密等度を維持して形成することができる。また、本発明の方法は操作が簡単であり、大量生産にも適しており、これらの効果は極めて大である。

特許出願人 住友金属鉱山株式会社

8